

12015
762 к

З. Хотра, В. Вуйцик, Б. Сулейменов

ТЕХНОЛОГИЯ ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ

В шести томах

Том I

Выращивание монокристаллов,
физика и техника вакуума

Алматы 2013

З. Хотра, В. Вуйчик, Б. Сулейменов

**ТЕХНОЛОГИЯ
ЭЛЕКТРОННОЙ ТЕХНИКИ**

В шести томах

Том 1

Выращивание монокристаллов,
физика и техника вакуума

Алматы 2013

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие.....	5
Глава 1. ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ ДЛЯ ОПИСАНИЯ СТРОЕНИЯ И РОСТА КРИСТАЛЛОВ.....	19
1.1. Основные термины для описания строения кристаллов.....	19
1.2. Строение кристаллов.....	25
1.3. Диаграмма состояния	44
1.4. Классификация кристаллов и наноматериалов	55
1.5. Разрушение и основные дефекты структуры.....	68
1.6. Основы теории роста монокристаллов.....	91
Глава 2. ФИЗИКА И ТЕХНИКА ВАКУУМА.....	113
2.1. Основы физики вакуума.....	113
2.2. Средства получения низкого вакуума.....	142
2.3. Средства получения среднего вакуума.....	157
2.4. Физико-химические методы получения высокого вакуума.....	176
2.5. Элементы вакуумных систем.....	226
2.6. Методы измерения общих давлений.....	237
2.7. Измерение парциальных давлений.....	264
2.8. Теоретические основы процесса откачки.....	277
2.9. Основные обозначения в вакуумной технике и типовые вакуумные системы	258
Глава 3. МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ, ОЧИСТКИ И ЛЕГИРОВНИЯ МОНОКРИСТАЛЛИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ.....	296
3.1. Основные полупроводниковые материалы электронной техники	296
3.2. Технология монокристаллических материалов	316
3.3. Методы получения кристаллов	341
3.4. Методы направленной кристаллизации из расплавов	369
3.5. Получение профильных монокристаллов.....	406
3.6. Методы получения равномерно легированных монокристаллов полупроводников.....	416

3.7.	Контроль технологических процессов выращивания монокристаллов.....	452
3.8.	Программирование кристаллизационного процесса.....	457